

Doc. No.: NR060629

2006年6月29日

取締役、執行役員の新業務変更、部長級の異動、および機構改革について

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区/社長：橋本 正博)は、2006年7月1日付および2006年7月3日付で以下のとおり、取締役、執行役員新業務の変更、部長級の異動、および機構改革を予定しておりますので、お知らせします

1. 7月3日付取締役の新業務の変更

氏名	新職	旧職	継続職
末武 隆成	(株) SOKUDO* 代表取締役社長	半導体機器カンパニー 品質統轄部長	取締役副会長 半導体機器カンパニー社長

2. 7月3日付執行役員の新業務の変更

氏名	新職	旧職	継続職
山野 章	(株) SOKUDO 最高技術責任者 (CTO)	半導体機器カンパニー副社長	常務執行役員
須原 忠浩	半導体機器カンパニー 営業統轄部長 兼 同 品質統轄部長		執行役員 半導体機器カンパニー副社長

3. 7月1日付部長級の異動

【電子機器カンパニー】

氏名	新職	旧職	継続職
荒木 和孝	事業推進部長		

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目

4. 7月3日付部長級の異動

【半導体機器カンパニー】

氏名	新職	旧職	継続職
楠田 達文	FLA 事業部長 兼 FLA 技術部長	スピナー事業部 FLA 技術部長	
田中 真人	開発統轄部 開発部長	開発統轄部 開発第二部長	
鷺尾 昌也		洗浄機器事業部 技術部長	洗浄機器事業部副事業部長
赤尾 喜代志	洗浄機器事業部 バッチ洗浄機器技術部長		
長谷川 公二	洗浄機器事業部 枚葉洗浄機器技術部長		
金谷 季美	洗浄機器事業部 200mm 洗浄機器技術部長		
前田 貢	生産統轄部 生産管理二部長		生産統轄部副統轄部長
中村 康信	生産統轄部 生産管理一部長	生産統轄部 生産管理部長	
玉井 慎治	(株) SOKUDO 出向 総務統轄部長		
大川 博之	(株) SOKUDO 出向 営業統轄部長	営業統轄部長	
亀井 謙治	(株) SOKUDO 出向 開発統轄部長	開発統轄部副統轄部長	
大谷 正美	(株) SOKUDO 出向 技術統轄部長	スピナー事業部長	
安江 淳	(株) SOKUDO 出向 技術統轄部副統轄部長	スピナー事業部副事業部長	
藤田 充宏	(株) SOKUDO 出向 技術統轄部 技術部長	スピナー事業部 スピナー技術部長	

5. 7月3日付機構改革

■半導体機器カンパニー

- ・ 開発統轄部：開発第一部を廃止し、開発第二部を開発部に名称変更
- ・ スピナー事業部を廃止。
- ・ FLA 事業部を新設し、下部組織に FLA 技術部を新設
- ・ 洗浄機器事業部：技術部を廃止し、バッチ洗浄機器技術部、枚葉洗浄機器技術部、200mm 洗浄機器技術部を新設
- ・ 生産統轄部：生産管理部を生産管理一部に名称変更し、生産管理二部を新設

※ (株) SOKUDO は、2006年7月20日付で米国 Applied Materials 社を割当先とする第三者割当増資を行い、当社と Applied Materials 社による共同支配企業となる予定です。